基于电动可调焦透镜的大范围快速光片显微成像*

胡渝曜1)2) 梁东1)2) 王晶1) 刘军1)†

1) (中国科学院上海光学精密机械研究所,强场激光物理国家重点实验室,上海 201800)

2) (中国科学院大学,北京 100049)

(2019年12月17日收到; 2020年1月10日收到修改稿)

搭建了一种基于电动可调焦透镜 (electrically tunable lens)的大范围快速光片荧光显微成像系统.通过 引入电动可调焦透镜与一维振镜以实现成像物平面和光片位置的快速移动,再结合高速 sCMOS 完成快速光 片荧光显微成像.另外实验中通过改善光路与提升动态成像质量,实现了大范围扫描并减少了伪像.最终对 成像性能进行测试,本系统的纵向分辨率和横向分辨率分别达到约5.5 μm 和约0.7 μm,单幅图像稳定成像的 速度约为275 frames/s,成像深度可超过138 μm,能满足对具有一定尺寸的生物样本进行实时清晰成像的需求.

关键词:光片荧光显微成像,电动可调焦透镜,快速成像 PACS: 87.64.M-, 87.64.kv, 87.85.Pq

DOI: 10.7498/aps.69.20191908

1 引 言

荧光显微成像技术通过利用荧光分子对活体 生物进行标记实现特异性成像,由于斯托克斯平移 的特性,有着较高的信噪比,在医学生物研究等领 域得到了广泛的应用^[1-3].

自 1903年, Siedentopf 和 Zsigmondy 提出光 片照明技术之后,到 2004年, Huisken 等^[4]才将光 片荧光显微成像技术 (light-sheet fluorescence microscopy, LSFM) 应用到生物细胞探测中,然而 由于传统的光片荧光显微成像技术是长时间对生 物体的同一个平面成像,不仅有相对较高的光漂白 和光毒性,而且无法捕捉到生物体的三维信息. 2009年, Huisken 和 Stainier^[5]首次提出了三维扫 描的想法,采用平移样品的方式实现了三维扫描. 但是,在实验中无论是平移或者旋转样品^[6],不仅 会影响样品其本身的稳定性,同时也会限制成像速 度.为了避免样本的振动,近年有报道提出利用移 动探测物镜的方式实现三维扫描成像^[7-9].这种方 式虽然保证了样品的稳定性,但是由于探测物镜的 质量,其惯性限制了这种方法的速度,并且随着相 机速度越快,这种限制的影响将越凸显.

为了避免振动和提高成像速度,有一种策略是 通过分幅高速摄影的方式^[10]实现快速成像,与这 种方式类似的还有裁剪像素的方案^[11],它们节省 了不必要的信息获取和读取时间,且针对于观测某 一视场范围内的样本,能够有效地提高成像速度和 信噪比.但整个系统成像速度的限制因素不仅仅源 自相机.光路的控制速度也十分重要,为了突破移 动探测物镜或移动样本等方案的速度极限,本文研 究引入电动可变焦距透镜 (electrically tunable lens, ETL)置于探测物镜后方,通过改变焦距以实 现控制成像物平面的快速移动;再采用高速科学相 机 sCMOS 进行探测;加以配合 LABVIEW 编程 完成自动化控制,使振镜、ETL 和相机达到实时同 步且相互协调,有效减少了快速成像中产生的伪 像.另外,为了突破更大的成像深度,还引入新的

* 国家自然科学基金 (批准号: 61527821, 61521093, 11804350) 和上海扬帆计划 (批准号: 17YF1421300) 资助的课题.

© 2020 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†] 通信作者. E-mail: jliu@siom.ac.cn

透镜改善光路,并最终实现了大扫描范围的稳定快 速光片显微成像.

2 理论分析

2.1 光片产生的理论计算

光片的产生,是由于通过柱透镜的光束,随着 光束的传播,其光束一个维度维持不变,但在另一 个与之垂直的维度上会逐渐被聚焦压缩,从而能够 形成非常薄的片状光束.具体如图1所示



图 1 柱透镜产生光片示意图 Fig. 1. Schematic diagram of the cylindrical lens.

光片实际上是在传播光路上形成一薄的片状 光束,且其光束强度符合高斯分布,在横向电场分 布上也满足高斯函数分布,其电场复振幅为

$$E(r,x) = E_0 \frac{\omega_o}{\omega(x)} \exp\left[\frac{-r^2}{\omega^2(x)}\right] \\ \times \exp\left[-ikx - ik\frac{r^2}{2R(x)} + i\varsigma(x)\right], \quad (1)$$

其中 r 为场内任一点距离光轴中心的径向距离, x 为光轴上的位置坐标, ω_o 为 x = 0 时的光斑半径, i 为虚数单位, k 为波数, R(x) 是在 x 点处波阵面的 曲率半径, $\varsigma(x)$ 是与 x 有关的相位因子. $\omega(x)$ 为在 x 点处的光斑半径. 因此在 x 处的光束半径为^[12]

$$\omega(x) = \omega_o \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda x}{\pi \omega_o}\right)^2},\tag{2}$$

其中 λ 为激发光的波长,此时可以认为是光片最薄 位置处的厚度,即高斯光束的束腰半径,当高斯光 束的光斑半径为束腰处半径的 $\sqrt{2}$ 倍时,该两处之 间的距离为瑞利长度 x_{R} ^[13]

$$x_{\rm R} = \frac{\pi \omega_o^2}{\lambda},\tag{3}$$

其中ω_o为束腰半径, x_R的大小决定了成像视场的 大小.因此在实验中可根据实际需求在光片厚度和 瑞利长度之间做出折中选择.

2.2 整体成像光路分析

图 2 为本实验设计的快速光片显微成像系统 光路原理图. 其整体上可分为照明和探测两个部 分. 其中照明部分的光束传播过程与功能可以描述 为由激光器发出的高斯光束经扩束后再通过柱透 镜聚焦产生片状光, 在柱透镜的焦点处放置一维扫 描透镜, 控制片状光出射的不同角度, 同时在后方 放置透镜 3 和透镜 4 组成 4*f*系统, 将片状光中继 至激发物镜, 再由物镜压缩成光片照明到样品上, 进而实现对样品不同位置照明的控制.



Fig. 2. Schematic diagram of rapid light-sheet fluorescence microscopy imaging system.

激发样品产生的荧光由与激发光路垂直的探测部分接收,激发的荧光经窄带滤波片滤除非荧光 波段后,通过控制 ETL 的焦距,再与镜筒透镜、透 镜 5 和透镜 6 共同作用,将荧光光束聚焦至 sCMOS 的阵列面,从而实现完整的成像过程.

2.3 电动可调焦透镜分析

本文选用的是 Optotune 公司型号为 EL-10-30-Ci 的液态透镜,其最大的特点是避免了成像过 程中机械的振动,也因此能够获得更高的响应速 度,图 3 由 Optotune 公司提供,是关于该 ETL 在 全量程内变化的响应时间曲线.

对于大阶跃信号的响应,透镜变化焦距并达到 稳定时需要约4—8 ms的响应时间,在快速成像过 程中这段时间是不可忽略的,处理不当会导致伪 像.而实验中我们研究测试,当以小阶跃信号驱动 时其响应时间仅约 2 ms,这一发现有助于提高系 统整体的成像速度.再借助 LABVIEW 并行运算 的优势,保证稳定成像的前提下,能够将 ETL 与 扫描振镜的总响应时间压缩在约 500 Hz 的速度.



图 3 EL-10-30-C 对电流阶跃的典型光学响应 Fig. 3. Typical optical response of the EL-10-30-Ci to a current step.

2.4 大扫描范围成像分析

实验中在对一些一定尺寸的活体生物,如幼年 斑马鱼心脏(100—150 μm)等,进行三维成像时^[14,15], 往往需要较大的纵向成像深度,同时要求满足快速 的实时成像,因此选取了型号为 EL-10-30-Ci 的电 动可调焦透镜^[16].在屈光度较小时,其能够保持较 好的波前质量.为了减少像差的产生,ETL 自身可 调节的屈光度不宜过大,但这又将限制三维成像的 纵向深度,难以满足较大体积生物的成像.

通过实验研究发现,当 ETL 自身的屈光范围 不变时,光束进入 ETL 的孔径角越小,其在光轴 上可调焦的范围 *l* 越大,反之,则越小.这为扩大扫 描范围提供了思路.原理如图 4 所示

图 4 中红色实线光束代表当 ETL 处于最大焦 距 f₁时的光束传播路径,蓝色虚线光束代表 ETL 处于最小焦距 f₂时的光束传播路径,此时光 束入射的孔径角 θ、出射光束的像点 l'有如下关系:

$$\begin{cases} \theta_1 < \theta'_1, & \theta_2 < \theta'_2, & f_1 = f'_1, & f_2 = f'_2, \\ l'_1 = -\infty < l'_2, & f_1 > f_2. \end{cases}$$
(4)

利用高斯公式追迹不同光束与光轴相交的位置即 物点₄,可得

$$\begin{cases} l_1 = l_{p2} - l_{p1}, \ l_2 = l_{p'_2} - l_{p'_1}, \\ \frac{1}{l'} - \frac{1}{l_p} = \frac{1}{f'}, \ l_p = \frac{f' \times l'}{f' - l'}, \end{cases} \Rightarrow l_1 > l_2, \qquad (5)$$

联立 (4) 式和 (5) 式, 能够得出 l₂ < l₁, 即入射光束 孔径角越小则可调焦范围越大.同时根据光线追迹 进一步的数值分析发现, 扫描范围与探测光路上距 离物方的第奇数个透镜焦距的平方成正比, 与距离 物方的第偶数个透镜的焦距平方成反比.



图 4 光束以不同孔径角透过 ETL (a) 以小孔径角入射 ETL; (b) 以大孔径角入射 ETL

Fig. 4. The beam passing through the ETL at different aperture angles: (a) The beam passing through the ETL at small aperture angles; (b) the beam passing through the ETL at big aperture angles.

在本实验光路中,为了实现更小的入射孔径 角,一种比较直接的方案是可以改变镜筒透镜的焦 距,但除了扫描范围,同时还需要考虑 ETL 口径 对光束的遮拦现象.参考图 5(a).

通过实验研究分析,为了避免图 5(a)中的孔 径遮拦,实现图 5(b)的结果,我们选择引入透镜 Lens 5 压缩光束,将其置于 ETL 与镜筒透镜之间 并与镜筒透镜共轭 (图 2),该透镜的焦距 *f*_{L1}应满 足如下关系式^[17]:

$$f_{\rm r} \leqslant f_{\rm TL} \cdot \frac{d_{\rm ETL}}{d_{\rm BFP}},$$
 (6)

其中 f_r 为透镜 Lens 5 的焦距, d_{ETL} 为 ETL 的孔 径大小, d_{BFP} 为显微物镜后焦平面的孔径大小, 一

般约等于后孔径尺寸. 在满足 (6) 式的情况下, 实 验中若透镜焦距越小, 则可实现越大的扫描范围. 但为了保证较好的波前质量, f_r 依然不能过小. 实 验中根据扫描振镜的转动角度 $\Delta \theta$, 结合激发光路 中 Lens 4 的焦距 f_{L4} 及激发物镜的放大倍率 M_{eo} , 能够找出振镜的转动角度与受振镜控制的光片位 移量之间存在的关系, 进而推算出光片在样品池中 的位移量 $\Delta \delta$, 由图 2 有

$$\Delta \delta = \tan\left(\frac{\Delta \theta}{2}\right) \times \frac{f_{\rm L4}}{M_{\rm eo}}.\tag{7}$$



图 5 光束穿过 ETL 孔径 (a) ETL 孔径阻挡光束; (b) ETL 孔径未阻挡光束

Fig. 5. The beam passing through the ETL: (a) The beam is blocked by the aperture of ETL; (b) the beam is unblocked by the aperture of ETL.

以 (7) 式为基础, 根据 Thorlabs 公司提供的 手册可得振镜驱动电压与转角的关系, 再结合测出 的振镜驱动电压即能得到转角 Δθ, 进而获得光片 位移量 Δδ, 即纵向成像深度. 经测量结果显示, 当 Lens 5 焦距为 75 mm 时实验测量出清晰成像的纵 向深度可达约 138 μm, 这超过了最近报道^[15] 在采 取了 ETL 的光片显微成像中实现的 20 μm 成像 深度. 综上, 设法缩小 ETL 的入射光束孔径角能 够有效地扩大纵向成像深度, 本文基于这一思路提 出的方案推动了光片显微成像在较大尺寸样本中 探测的研究进展.

3 实验结果

3.1 系统的成像分辨率

3.1.1 系统横向分辨率测量

系统的横向分辨率包括由瑞利判据定义的光 学分辨率与探测器像素尺寸等因素决定的仪器分 辨率.在本实验中,光学分辨率起到了主要的限制 作用. 通过瑞利准则公式 $\sigma = \frac{0.61\lambda_{\rm f}}{NA}$,其中 NA 为 探测物镜数值孔径, $\lambda_{\rm f}$ 为样品产生的荧光波长.可得系统理论上能分辨的最小横向尺寸约为 652 nm.

再由瑞利判据定义, 在成像光学系统中, 分辨本领是衡量分开相邻两个"物点"的像的能力. 为了减小物体尺寸对实验结果的影响, 我们选取尺寸小于系统理论横向分辨率, 直径约为 100 nm 的荧光 微球作为"物点". 通过测量其像斑的能量分辨率进而获得系统实际的横向分辨率.

由于荧光强度与激发光强成正比, 再根据光片 强度又近似为高斯分布的特性, 可知当荧光微球的 光强值最大时, 荧光微球最接近光片的中心. 基于 此原理, 首先对图像做去卷积处理以减少背景噪 声, 再采用灰度特征搜索算法找出图像中灰度值最 大, 即最靠近光片中心的 5 个荧光微球, 在图 6 左 侧图像中框选并分离出来, 分别如图 6(b)—图 6(f) 所示. 图 6(g)—图 6(k) 显示的分别为经过图 6(b)— 图 6(f) 中不同荧光微球中心的水平线的灰度剖面 线, 横坐标为宽度/µm, 纵坐标为灰度值强度. 为 了减少偶然误差, 将图 6(b)—图 6(f) 的 5 个灰度 剖面线的数据进行归—化后再做平均化处理, 从而 得到图 6(1) 显示的曲线分布. 根据光束的高斯分布 特性, 再对图 6(1) 的数据求高斯拟合曲线, 结果如 图 7 所示

此时图 7 中 拟合曲线的半高全宽值 (full width at half maximum, FWHM)即为上述提及的能量分辨率,而系统在图像中能分辨的最小尺寸可由能量分辨率近似表征^[17-20].因此,可得系统的横向分辨率*R*_{lateral}约为 0.73 µm.导致其与理论计算结果不同的因素有多方面,主要由实验中视 0.1 µm 荧光微球为"物点"引入的误差与探测器像元尺寸影响的测量精度共同决定.

3.1.2 系统纵向分辨率测量

系统的纵向分辨率主要由光片厚度和振镜控 制光片在纵向的最小位移量决定.在本实验中,振 镜的性能与光路的设计保证了光片的最小位移量 小于光片厚度.因此可将光片的厚度视为限制系统 的纵向分辨率的主要因素.

实验中选取反射镜替代样品置于样品池中 (图 8(a)),并使镜面与激发光路的光轴和探测光路 的光轴均成 45°,实现光片轮廓在 CMOS 成像面 上的垂直投影,光路示意如图 8(b) 所示. 接着再利



图 6 100 nm 荧光微球的分析 (a) 100 nm 荧光微球的拍摄图像; (b)—(f) 5个光强最大的荧光小球; (g)—(k) 分别是 (b)—(f) 中荧光小球的灰度剖面线; (l) (g)—(k) 的归一化并平均化之后的曲线

Fig. 6. Analysis of 100 nm fluorescent spheres: (a) Image of 100 nm fluorescent spheres; (b)–(f) five fluorescent spheres with the largest intensity; (g)–(k) intensity profile of a horizontal line passing through the center of fluorescent sphere in (b)–(f); (l) the normalized and averaged curves of (g)–(k).



用与 3.1.1 节中类似的方法, 首先画出均匀分布的 5 条经过图 8(b) 中竖直光片的水平线的灰度剖面 线, 然后将这些数据进行归一化和平均化处理以减 少偶然误差, 结果如图 8(c) 所示, 最终通过计算平 均后的曲线的 FWHM 值, 完成光片实际厚度的近 似测量^[21].

图 8(c) 中的纵坐标为灰度值强度, 横坐标表

示宽度,单位为μm. 根据实验结果描绘的曲线,可 计算出曲线的 FWHM 值约为 5.5 μm,这表示光 片的厚度约为 5.5 μm,即纵向分辨率约为 5.5 μm.

3.2 动态成像特性分析与优化

动态成像特性主要包括成像过程中离焦、图像的偏移和放大率的变化等现象.

3.2.1 图像离焦的校准

为了确保清晰成像,在动态成像过程中,需使 光片与成像物平面保持实时重合,否则会因离焦导 致图像模糊.为了提高信号光强度且有利于测量, 选取光强最强的光片中心作为理想的成像物平面, 当成像物平面与光片中心重合时视为成像物平面 与光片达到了最佳重合度.基于此,采取固定物平 面,以最小步进移动光片,同时将静止的荧光微球 作为探测目标的方式,寻找最佳重合面.根据荧光 强度与激发光强成正比的特性,将当荧光微球的光 强最强且光斑尺寸最小时的图像作为离焦程度最 小、最接近光片中心的最佳重合度图像.如图 9 所示.



图 8 光片不同横截面的荧光光强分布 (a) 记录光片轮廓的光路; (b) 光片轮廓图; (c) 灰度剖面线平均化后的曲线 Fig. 8. Fluorescence intensity distribution at different profile of the light sheet: (a) Optical path for recording light sheet; (b) profile of light sheet; (c) average curves of intensity profile of light sheet.



图 9 同一个荧光小球在光片不同位置时的图像



对图 9 中 5 幅图像的荧光小球进行灰度测量, 结果显示图 9(c) 中荧光小球的灰度值最大,表征 此时成像物平面与光片重合度最佳,即此时的图像 清晰度最高.

3.2.2 图像偏移及放大率变化的校准

在调校 ETL 以保证其在变焦过程中图像的稳 定^[22]之前,须检测出 ETL 在不同驱动电流值下的 图像偏移及放大率的变化量,并将其作为光路调校 的反馈信息.在 ETL 电流区间的最小值、半峰值 以及峰值处分别对周期为 200 μm 的光栅网格进 行成像,结果如图 10 所示.

实验中 ETL 设定的安全驱动电流区间为 0— 292 mA, 当驱动电流分别为 0, 146 和 292 mA 时, 此时对应的相对纵向深度分别为 0, 69 和 138 μm. 在不同位置处的周期性光栅图像之间可能会存在 偏移或放大率的变化.为了定量检验图像偏移及放 大率的变化量.采用霍夫变换直线检测算法找出 200 μ m 光栅的黑色边沿并量化检测点的具体坐 标,在图中以红色点标记.然后通过计算不同图像 的检测点之间的距离变化量作为图像放大率的变 化量 ΔM ,具体为

$$\begin{cases} \Delta M_{\rm h} = \sqrt{(x_{i1} - x_{i2})^2} - \sqrt{(x_{j1} - x_{j2})^2}, \\ \Delta M_{\rm v} = \sqrt{(y_{i1} - y_{i2})^2} - \sqrt{(y_{j1} - y_{j2})^2}, \\ \Delta M = \frac{\sqrt{\Delta M_{\rm v}^2 + \Delta M_{\rm h}^2}}{\min(S_i, S_j)}, \end{cases}$$
(8)

式中(xin, yim)为第 i 张图像中选取的第 n 个检测



图 10 在 ETL 的范围内对 200 µm 网格成像 (a) $I_{\text{ETL}} = 0$ mA 时的图像; (b) $I_{\text{ETL}} = 146$ mA 时的图像; (c) $I_{\text{ETL}} = 292$ mA 时的图像

Fig. 10. Images of a 200 μ m grid over the ETL scan range: (a) Image when $I_{\text{ETL}} = 0$ mA; (b) image when $I_{\text{ETL}} = 146$ mA; (c) image when $I_{\text{ETL}} = 292$ mA.

点的横坐标和第 j张图像中选取的第 m 个检测点的纵坐标,而 ΔM_h 与 ΔM_v 分别表示沿水平方向和 垂直方向的放大率变化量, S_i 则表示第 i张图像中 所选两个检测点之间的直线距离. 对于图像偏移量 △D 的具体值, 通过测量不同 图像中选定检测点坐标的自身位移量获得, 并将其 位移量作为反馈信息, 微调光路最终达到校准的效 果. 具体计算为

$$\Delta D = \frac{\sqrt{(x_{i1} - x_{j1})^2 + (y_{i1} - y_{j1})^2} + \sqrt{(x_{i2} - x_{j2})^2 + (y_{i2} - y_{j2})^2}}{2 \times \min(S_i, S_j)}.$$
(9)

根据 (8) 式和 (9) 式, 计算得出系统在整个扫 描范围内的放大率变化量约为 3.69%, 图像偏移量 约为 4.1%. 基本实现在 ETL 的全范围扫描过程 中, 保证了较小的图像放大率变化和图像偏移.

3.2.3 图像伪影分析与校准

在已有的一些报道实验结果中尚存在伪影图 像[17],主要体现在荧光小球像斑的拉长.我们对此 进行研究,建立了伪像评价方案,首先,通过提取 动态扫描成像过程中连续时间拍摄的图像,再采 取 3.1.1 节类似方法,显示出扫描过程中同一个荧 光小球的灰度剖面线变化情况,进而求取其半高全 宽值并将数据进行对比.相较于伪影较少的图.发 现伪影明显的图中其灰度剖面线的半高全宽值明 显更大,且光强不符合高斯分布.在扫描成像过程 中[11,15,17], 若忽略了 ETL 和扫描振镜到达稳态所 需要的时间, ETL 与振镜在相机曝光期间进行的 动态变化可能会导致伪像的产生.因此为了避免伪 像,须保证系统在每次成像时均处于稳定状态,这 需要在编程中考虑到 ETL、振镜的响应时间、相机 的曝光时间以及它们时序的控制.为了验证本成像 系统在消除伪像方面的性能,在实验中选取三幅连 续时间的同一荧光小球图像,并求取其半高全宽 值,结果如图 11 所示.

图 11(a)—图 11(c) 分别为同一荧光小球在三 维扫描过程中,连续时间的三幅成像结果,画出其 经过荧光小球中心的灰度剖面图,通过计算其半高 全宽值并相互对比,可以发现虽然曲线的强度峰值 变化,但其半高全宽值变化率约为 8%,有效地控 制了伪像的产生.由此可以看出,在动态成像中保 证曝光期间系统的稳定,能够有效减少在快速光片 显微成像中产生的伪像,实现清晰的动态成像.

3.3 系统的成像速度

影响系统成像速度主要因素包括: ETL 响应 时间、振镜响应时间、相机曝光时间、相机的图像 读出时间、图像存储时间、程序本身的运行时间. 实验中将对各个因素进行分析与优化,以实现更快 的成像速度.

首先采用滨松公司型号为 C11440 的高速 sCMOS, 通过缩短相机曝光时间, 选择感兴趣的区 域缩小成像范围, 达到减少图像读出时间与存储时 间的目的, 实现以超过 500 帧/s 速度拍摄 512 × 512 像素的图像. 其次结合 Labview 的并行运算优势, 在系统稳定成像的前提下, 将 ETL 与振镜的小阶 跃信号总响应时间压缩至约 500 Hz. 最终实现系 统中各个器件之间的相互协调,完成稳定的快速清 晰成像 (补充材料 video 1). 对于成像速度的检测, 采取在程序循环周期初始位置植入计时功能的方 式,记录系统在 ETL、振镜与相机共同协调工作以 及程序运行一个周期耗费的总时长,从而得到整个 系统在稳定成像时的成像速度约为 275 帧/s.



图 11 本实验结果的伪像分析 (a) 0 ms 时经过荧光小 球中心的灰度剖面线; (b) 3.7 ms 时经过荧光小球中心的 灰度剖面线; (c) 7.4 ms 时经过荧光小球中心的灰度剖面线

Fig. 11. The artifacts analysis of the experimental results: (a) Intensity profile of a line passing through the center of fluorescent sphere captured at 0 ms; (b) intensity profile of a line passing through the center of fluorescent sphere captured at 3.7 ms; (c) intensity profile of a line passing through the center of fluorescent sphere captured at 7.4 ms.

4 结 论

搭建了一套基于电动可调焦透镜的大范围快 速光片显微成像系统,通过引入电动可调焦透镜、 一维电控反射振镜系统,结合 Labview 与高速 sCMOS 实现快速光片显微成像.另外通过实验分 析与研究,有效减少了快速成像中产生的伪像. 同时引入新的透镜改善光路,实现了大范围的扫 描成像.最终达到了单幅图像稳定成像的速度约 275 帧/s,纵向分辨率和横向分辨率分别为 5.5 和 0.73 μm,扫描范围约达 138 μm 的成像性能,这对 于推动较大尺寸活体生物的实时清晰探测具有重要 意义.

参考文献

- Zhang M X, Zhang J, Wang J, Achimovich A M, Aziz A A, Corbitt J, Acton S T, Gahlmann A 2019 *Biophys. J.* 116 25a
- [2] Rocha M D, During D N, Bethge P, Voigt F F, Hildebrand S, Helmchen F, Pfeifer A, Hahnloser R H R, Gahr M 2019 *Front. Neuroanat.* 13 13
- [3] Ahrens M B, Orger M B, Robson D N, Li J M, Keller P J 2013 Nat. Methods 10 413
- [4] Huisken J, Swoger J, Del Bene F, Wittbrodt J, Stelzer E H 2004 Science 305 1007
- [5] Huisken J, Stainier D Y R 2009 Development 136 1963
- [6] Rasmi C K, Madhangi M, Nongthomba U, Mondal P P 2016 Microsc. Res. Techniq. 79 455
- [7] Wu Y C, Ghitani A, Christensen R, Santella A, Du Z, Rondeau G, Bao Z R, Colon-Ramos D, Shroff H 2011 Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 108 17708
- [8] Lemon W C, Pulver S R, Hockendorf B, McDole K, Branson K, Freeman J, Keller P J 2015 Nat. Commun. 6 7924
- [9] Kumar S, Wilding D, Sikkel M B, Lyon A R, MacLeod K T, Dunsby C 2011 Opt. Express 19 13839
- [10] Wu D, Zhou X, Yao B L, Li R Z, Yang Y L, Peng T, Lei M, Dan D, Ye T 2015 Appl. Opt. 54 8632
- [11] Ma P, Chan D C, Gu S, Watanabe M, Jenkins M W, Rollins A M 2016 *Biomed. Opt. Express* 7 5120
- [12] An K, Wang J, Liang D, Liu J 2017 Chin. J. Lasers 44 274 (in Chinese) [安坤, 王晶, 梁东, 刘军 2017 中国激光 44 274]
- [13] Hedde P N, Gratton E 2018 Microsc. Res. Techniq. 81 924
- [14] Fei P, Lee J, Packard R R S, Sereti K I, Xu H, Ma J G, Ding Y C, Kang H, Chen H, Sung K, Kulkarni R, Ardehali R, Kuo C C J, Xu X L, Ho C M, Hsiai T K 2016 *Sci. Rep.* 6 22489
- [15] Haslehurst P, Yang Z Y, Dholakia K, Emptage N 2018 Biomed. Opt. Express 9 2154
- [16] Kashekodi A B, Meinert T, Michiels R, Rohrbach A 2018 Biomed. Opt. Express 9 4263
- [17] Fahrbach F O, Voigt F F, Schmid B, Helmchen F, Huisken J 2013 Opt. Express 21 21010
- [18] Landry J R, Itoh R, Li J M, Hamann S S, Mandella M, Contag C H, Solgaard O 2019 J. Biomed. Opt. 24 4
- [19] Guan Z, Lee J, Jiang H, Dong S Y, Jen N, Hsiai T, Ho C M, Fei P 2016 Biomed. Opt. Express 7 194

[20] Ritter J G, Veith R, Siebrasse J P, Kubitscheck U 2008 Opt. Express 16 7142

[21] Engelbrecht C J, Stelzer E H 2006 Opt. Lett. 31 1477

[22] Zhang Q, Liang D, Bai L H, Liu J 2019 Chin. J. Lasers 46 279 (in Chinese) [张球, 梁东, 白丽华, 刘军 2019 中国激光 46 279]

High-speed and large-scaled light-sheet microscopy with electrically tunable lens^{*}

Hu Yu-Yao¹⁾²⁾ Liang Dong^{<math>1)2)} Wang Jing^{<math>1)} Liu Jun^{1)†}</sup></sup>

 $1) (State \ Key \ Laboratory \ of \ High \ Field \ Laser \ Physics, \ Shanghai \ Institute \ of \ Optics \ and \ Fine$

Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China)

2) (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)
(Received 17 December 2019; revised manuscript received 10 January 2020)

Abstract

Fluorescence microscopic imaging technology realizes specific imaging by labeling biological tissue with fluorescence molecules, which has a high signal-to-noise ratio and has been widely used in the field of medical biology research. Some typical fluorescence microscopy techniques, such as confocal microscopy and two-photon microscopy, have high fluorescence intensity, but the long exposure can cause phototoxicity and photobleaching of biological tissue, which is difficult to meet the demand for long-time observation or noninvasive imaging. Then, light sheet fluorescence microscopy (LSFM) has become a hot research topic in fluorescence microimaging in recent years due to its fast speed, high resolution, low photobleaching and low phototoxicity. The imaging speed of a typical light sheet microscopy is not fast enough to observe fast biological activities such as transmission of neural signals, blood flow, and heart beats. At present, many reported light-sheet fluorescence microscopies still have some problems such as fixed imaging surface, slow imaging speed, small imaging depth or residual artifacts. Therefore, in this paper, a rapid light-sheet fluorescence microscopy based on electrically tunable lens is built. To achieve the rapid movement of the focal plane of the detection objective lens, the electrically tunable lens is introduced to meet the reqirement for fast changing of the diopter. Similarly, the rapid movement of light sheet is achieved by introducing one-dimensional galvanometer to change the rotation angle. Fast imaging requires the light sheet and focal plane to overlap in real time, which is then combined with a high-speed sCMOS receiving fluorescence to complete the whole imaging. In the experiment, the vertical depth significantly increases by modifying the optical path, and the LABVIEW programming is used to coordinate and improve the dynamic imaging quality, which effectively reduces the artifacts generated in rapid imaging. Finally, an imaging speed of 275 frames/s with a lateral resolution of $\sim 0.73 \ \mu m$, vertical resolution of $\sim 5.5 \,\mu$ m, and an imaging depth of $\sim 138 \,\mu$ m is achieved. This is of significance for developing the real-time and non-invasive imaging of living biological tissues.

Keywords: light-sheet fluorescence microscopy, electrically tunable lens, fast imaging

PACS: 87.64.M-, 87.64.kv, 87.85.Pq

DOI: 10.7498/aps.69.20191908

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61527821, 61521093, 11804350) and the Sailing Program of Shanghai, China (Grant No. 17YF1421300).

[†] Corresponding author. E-mail: jliu@siom.ac.cn